COATING DEVICE FOR LUBRICANT

Patent Number:

JP57094932

#0

Publication date:

1982-06-12

Inventor(s):

MIYAKE MASAHIKO; others: 01

Applicant(s):

FUJITSU LTD

Requested Patent:

JP57094932

Application Number: JP19800171711 19801205

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/72; B05B3/02

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To apply the best amount of a lubricant to the magnetic layer surface of a magnetic disk, by adjusting the time of dipping in the lubricant according to the film thickness of the magnetic

CONSTITUTION: A driving shaft 3 is rotated by a motor 6 through a belt 7. The upper part of the driving shaft 3 is threaded and engages with the female screw of the center part of a moving table 11, which is lowered along a guide rod 9 to dip a magnetic disk medium 1 in a bathtub 8 containing a lubricant. While this medium 1 is lowered, an X-ray film-thickness measuring instrument 4 operates to measure the thickness of the magnetic film of the medium when a film-thickness measuring sensor 2 comes close to the medium 1. This measurement result is sent to a speed controlling circuit 5 to control the rotation of the motor 6 so that the medium is drawn up at a predetermined speed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

^②公開特許公報 (A)

昭57-94932

⑤ Int. Cl.³
G 11 B 5/72
B 05 B 3/02

識別記号

庁内整理番号 6835—5D 7180—4F

❸公開 昭和57年(1982)6月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❷潤滑剤塗布装置

0)特

图55—171711

@出

類 昭55(1980)12月5日

@発 明 者 三宅正彦

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中

@発 明 者

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

切出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

浅野目悟

明 細 看

1. 発明の名称

耐滑剂途布装置

2. 特許請求の範囲

磁気ディスク媒体に潤滑剤をディップコーティングする装置において、磁気ディスク媒体の磁性 膜の膜厚側定手段と、該磁気ディスク媒体を潤滑 剤浴槽内に降下させ、かつ引上げる駅動手段と、 該股厚側定手段からの測定結果により前配磁気ディスク媒体を浴槽内からの引上げ速度を制御する 速度制御回路を具えた事を特徴とする潤滑剤量布 装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、磁気ディスク媒体に簡滑剤をディッ ブコーティングする調滑剤並布袋健に関する。

磁気ディスク鉄体は、磁気ディスク装置の磁気 配軽媒体として使用され、アルミ等の基板上に磁 性膜がコーティングしてある。

磁気ディスク製量は、この磁気ディスク媒体を 高調回転させ、この磁気ディスク媒体上をフェラ イト等の磁気ヘッドが浮上し、磁気ディスク媒体 に対して情報の記録/再生を行なりようになって いる。そして、磁気ヘッドは磁気ディスク媒体の 回転開始および停止時には、磁気ディスク媒体と 装殻するようになっている。

そこで一般には磁性膜かよび磁気へッドの摩耗 損傷を防止するため飼育剤が磁性膜上に塗布され ている。

磁性模は観滑剤をその内部に吸収し、吸収しきれない分は表面に残る。この調滑剤が磁性膜表面上に過剰に残るようになると磁気へっドが磁気ディスク媒体に吸着される現象が起き、これはへっドクラッシュの原因となる。従って潤滑剤の塗布量は耐摩耗効果を示し、かつ吸着現象が起きない最適な量を塗布する必要がある。この量は一般には潤滑剤の飽和吸収量程度になるよう設定するのがよい。

磁気ディスク媒体の磁性膜の組成は樹脂や添加 物等により決定されるが、一度盗料を決定すれば 磁気ディスク媒体によるパランキはないが、原序

科開昭57-94932(2)

は一定にするのがむづかしく、2~3割程度のパ ラッキはある。 荷希剤の飽和吸収量はこの膜厚に より具ってくる。

ţ

ところで、磁気ディスク媒体に樹荷剤を塗布す る万法の一つに閥滑剤を済した帝槽に媒体を欲け て後、引き上げて媒体表面に飼育剤を登布する、 所謂ディップコーティング法があるが、従来のよ うに鉄体の引き上げ速度を一定にして行なり場合 は、前述したように磁性膜の膜厚によって飽和吸 収量が異なるため間滑剤が完全に吸収されず残っ たり、少なすぎる状態が発生し、このため磁気へ ッドが媒体に吸着したり、摩牦が生じたりする欠 点があったっ

本発明の目的は以上のような従来の問題点を解. 消するもので、との目的は磁気ディスク媒体に掲 **雨朶をディップコーティングする装置にだいて、** 磁気ディスク媒体の磁性膜の膜厚刺定手段と、鼓 磁気ディスク媒体を調剤剤浴槽内に降下させ、か つ引上げる駆動手段と、該膜厚制定手段からの側 定形装により、前部圧気ディスク数件を浴槽内が

らの引き上げ速度を制御する速度制御回路を具え た潤滑剤塗布装置により達成される。

次に図面により本発明を詳細に説明する。

第1図~第4図は実験の結果得た商権剤の参布 に関する種々の特性図を示す。

第5図は本発明の実施例による荷滑剂塗布荽@ の構成図を示す。

第1図は磁気ディスク媒体の磁性膜厚と稠滑剤 の飽和吸収量との関係を示すグラフであり、との グラフより明らかなように低性膜の原さが厚くな ればたるほど飽和吸収量、つまり最適量布量が多 くなる事がわかる。

ディップコーティングする場合、藍布針をコン トロールするパラメータとして、解液震変、引き 上げ遊废、榕族種類等があり、この関係は第2. 乗3箇に示す。 つまり第**8**図に示す如く引き上げ 速度を一定とした時裕散が歳くなればなるほど変 布登は増加するが、この増加割合は落鰈の頽類に よって異なる。勿3図は搭款を配を一定とした枠 . 合の引き上げ選択と重布負の関係を示すらので、

引き上げ速度を大きくするにつれて塗布量が増加 し、この傾向は牽媒の種類により異なる。

第4 図は最適量布量を得るための原原と引上げ 遊鹿の関係を示すりのである。

以上グラフで示したように、磁気ディスク媒体 の両滑剤塗布量をコントロールする要因は色々あ るが、実際に多数の製品を扱う製造工程では膜厚 によって引き上げ速度をコントロールする方法が 最も扱いやすい方法である。本発明はこの点に注 目し磁気ディスク媒体の磁性膜厚を自動御定して との厚さにより引き上げ速度をコントロールして 最適量布量を得る潤滑刺激布装置を提供するもの てある。

以下第5図の実施例により本装置の説明をする。 第5図において1は磁気ディスク媒体、2は原 厚側定センサ、3は原動軸、4はX線原厚側定器、 5 は速度制御回路、 6 はモータ、 7 はベルト、 8 は潤滑剤終着、9はガイド棒、10はハンガー、 11 は移動台、12 は固定台、13 は操作能を示 す。方式作業者はお動台!!に取付けられている

ハンガー10に円板状の磁気ディスク媒体1を引 っかける。

次に動作<u>艦上のスイッチを</u>操作するとモーダで が回転する。モータ6の回転はベルトフによりを 動軸3に伝達されて、彫鈎軸3を回転する。との 駆動軸 3 の上部にはポールネジが切ってあり、か つ移動台11の中央部の雌ネジと篏合しているの で移動台11はガイド楔9に沿って下陸して閥産 剤で満されている谷槽8内へ磁気ディスク媒体1 を置ける。なお媒体1が下降する間にX種展原測 定器 4 が作動し、順厚測定センサ 2 が媒体 1 と近 接した際、僕年1の研性膜の厚さを例定する。と の源定益条は速期制制回路5代送られる。次にモ ータ6の同転が逆になり、浴槽8内に役けられた 媒体1は浴槽8から除々に上昇する。浴槽8内の 希萨、希波彪度は固定されているので前原例定器 4 からの展摩爾定結果により予め供められた遠度 で引上げるよう速度制御回路5はモーチ6の回転 を制御する。モーチリの回転により慰動職3が倒 無し、特勢台11に上昇して、紹仲(を作者8か

6引き上げる。

間視者を前在された藍体はハンガー 10 から取 外され、次の新たな転体 1 をハンカー 10 に取付 ける。

以上説明したように本発明の護滑剤維存装置を 使用すれば磁気ディスク媒体に観荷剤をディップ コーティングするに際し、常に最適の盤布量で、 かつ自動的に後布されるので、調滑剤造布作業の 能率向上と、また耐撃耗性にすぐれ、磁気ヘッド の吸着の生じない磁気媒体を生成することができ る効果がある。

4. 区面の簡単を説明

第1図~第4図は、本発明に係る設置剤の査布 に関する特性を示すグラフ、第5図は本発明の実 系例による預費剤並布製配の構成図を示す。

第5 図において、1 は母気ディスク磁体、2 は 級厚剛定センサ、3 は駆動軸、4 位 X 級膜厚剛定 器、5 は速度制御回路、6 はモータ、7 はベルト、 8 は純前利荷物、9 はガイド枠、10 流ハンガー、 1 は体動台、1 2 は過行台、1 3 は備作利をデ 代導人 弁理士 松 崗 宏陽集

す。

